

EMC設計・対策 技術セミナー

第3回 『EMI測定の基本技術』

EMCに関する技術を、基礎・概要から対策技術、測定技術までシリーズで学ぶセミナーの第3回目。今回は、製品評価において重要なカギを握る**エミッション測定技術**に特に重点をおいた内容となっています。ものづくり企業としての製品開発力のパワーアップ、試験評価技術のスキルアップを図る絶好の機会です。是非ともご受講下さい！

プログラム

《1回目》 平成30年2月22日（木） 9:30～16:30

《2回目》 平成30年2月23日（金） 9:30～16:30

時間割	内容
9:30～12:00 《講義》	<ul style="list-style-type: none"> ●EMI測定の概要 規格概要 / EMIテストレシーバ及びセットアップ方法 ●EMI測定設備 スペクトラムアナライザ、EMIテストレシーバの構造 / アンテナの種類 / 擬似電源回路網の役割
(休憩)	<ul style="list-style-type: none"> ●EMI測定の誤差要因 ハイトパターン / 測定感度 / 飽和 / VSWR
13:00～15:30 《実習》	<ul style="list-style-type: none"> ●放射エミッション測定《実習》 ●伝導エミッション測定《実習》
15:30～16:30	個別相談会

【講師】 しかた としかず 四方 俊一 氏
(株) 東陽テクニカ / 第一技術部

- iNARTE EMCエンジニア
- 一般社団法人 電子情報技術産業協会
EMC共通技術専門委員会 委員 (2017年 WG2 主査)

会 場 宮崎県工業技術センター
《講義》 会議室 《実習》 電波暗室

受講料 無料

対象者 電子機器等の設計・開発に携わる方

定 員 各回 8名 ※先着順

主 催 宮崎県工業技術センター

参加申込書

《申込期限》 **平成30年2月9日 (金)**

FAX : 0985-74-4488

下記に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。

企業・団体名			
TEL		FAX	
E-mail			
参加者	役職	氏名	受講希望日
			<input type="checkbox"/> 1日目 <input type="checkbox"/> 2日目 <input type="checkbox"/> どちらでもよい
			<input type="checkbox"/> 1日目 <input type="checkbox"/> 2日目 <input type="checkbox"/> どちらでもよい
			<input type="checkbox"/> 1日目 <input type="checkbox"/> 2日目 <input type="checkbox"/> どちらでもよい
個別相談	希望の有無	相談の内容	
	<input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 希望しない		

※記入いただいた個人情報は、本セミナーに係る以外の目的には使用いたしません。

《注意事項》

- 1) 参加申込みが多数の場合、複数名の参加を希望された企業様には、参加人数を調整させていただくことがあります。
- 2) 受講者数の状況により、申込者に対し受講日の変更の調整をさせていただくことがあります。
- 3) 電波暗室での実習は、会場が狭いため、基本的に立位姿勢での受講となります。

問合せ先

宮崎県工業技術センター
機械電子部 山下、松清、鳥原
(TEL) 0985-74-4311
(FAX) 0985-74-4488

会場アクセス

宮崎県工業技術センター

〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

